

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
3. Juni 2004 (03.06.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/047144 A3

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **H01L 51/20**

ULLMANN, Andreas [DE/DE]; Kornstädter Str. 16 A.
90765 Fürth (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2003/003770

(74) Anwalt: LOUIS PÖHLAU LOHRENTZ; Postfach 3055,
90014 Nürnberg (DE).

(22) Internationales Anmeldedatum:

13. November 2003 (13.11.2003)

(81) Bestimmungsstaaten (*national*): CN, JP, US.

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(84) Bestimmungsstaaten (*regional*): europäisches Patent (AT,
BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,
HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

(30) Angaben zur Priorität:

102 53 953.7 19. November 2002 (19.11.2002) DE

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

(71) Anmelder (*für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US*): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE];
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen
Recherchenberichts: 2. September 2004

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (*nur für US*): CLEMENS, Wolfgang
[DE/DE]; Kornstr. 5, 90617 Puschendorf (DE). FIX,
Walter [DE/DE]; Rötenäckerstr. 7, 90427 Nürnberg (DE).

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: ORGANIC ELECTRONIC COMPONENT COMPRISING A STRUCTURED, SEMI-CONDUCTIVE FUNCTIONAL LAYER AND A METHOD FOR PRODUCING SAID COMPONENT

WO 2004/047144 A3 (54) Bezeichnung: ORGANISCHES ELEKTRONISCHES BAUELEMENT MIT STUKTURIERTER HALBLETTENDER FUNKTIONSSCHICHT UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAZU

(57) Abstract: The invention relates to an organic electronic component such as an organic field-effect transistor and a method for producing said component. According to the invention, the semi-conductive layer of the component is structured, although said component can be produced by a cost-effective printing process. To achieve this, the lower functional layer is prepared by a treatment, in such a way that it comprises sub-sections, which are exposed to wetting in a subsequent process step and sub-sections that are not exposed to wetting.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein organisches elektronisches Bauelement wie einen organischen Feld-Effekt-Transistor und ein Herstellungsverfahren dazu, wobei die halbleitende Schicht des Bauelements strukturiert ist, obwohl das Bauelement im preisgünstigen Druckverfahren herstellbar ist. Um dies zu erreichen wird die untere Funktionsschicht durch eine Behandlung so präpariert, dass sie Teilbereiche hat, auf denen im nachfolgenden Prozessschritt Benetzung stattfindet und Teilbereiche, auf denen keine Benetzung erfolgt.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/DE 03/03770

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 H01L51/20

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 H01L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, CHEM ABS Data, PAJ, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	DE 199 18 193 A (CAMBRIDGE DISPLAY TECH) 25 November 1999 (1999-11-25) column 3, line 10 - line 25 column 9, line 47 - line 62 the whole document	1-5
X	WO 99/54936 A (SIRRINGHAUS HENNING ; TESSLER NIR (GB); CAMBRIDGE DISPLAY TECH (GB); F) 28 October 1999 (1999-10-28) page 6 the whole document	1-5
P, X	US 2003/059987 A1 (SIRRINGHAUS HENNING ET AL) 27 March 2003 (2003-03-27) paragraph '0101! the whole document	1-5

Further documents are listed in the continuation of box C.

Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
- *8* document member of the same patent family

Date of the actual compilation of the international search

17 May 2004

Date of mailing of the international search report

27/05/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5618 Patenttaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax. (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Bader, K

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/DE 03/03770

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
DE 19918193	A	25-11-1999	DE GB JP	19918193 A1 2336553 A ,B 2000202357 A	25-11-1999 27-10-1999 25-07-2000
WO 9954936	A	28-10-1999	AU AU BR CA CN EP WO JP	766162 B2 3614399 A 9909580 A 2328094 A1 1301400 T 1074048 A1 9954936 A1 2002512451 T 498395 B 6603139 B1	09-10-2003 08-11-1999 19-12-2000 28-10-1999 27-06-2001 07-02-2001 28-10-1999 23-04-2002 11-08-2002 05-08-2003
US 2003059987	A1	27-03-2003	AU AU AU AU BR BR BR BR CA CA CA CA CA CA CN CN CN CN EP EP EP EP EP WO WO WO WO JP JP JP JP US US TW	2015901 A 2016001 A 2206601 A 2206901 A 0016643 A 0016660 A 0016661 A 0016670 A 2394881 A1 2394886 A1 2394895 A1 2395004 A1 1425201 T 1425202 T 1425203 T 1425204 T 1243032 A2 1243033 A1 1243034 A1 1243035 A2 0147043 A1 0146987 A2 0147044 A2 0147045 A1 2003518332 T 2003518754 T 2003518755 T 2003518756 T 2003059984 A1 2003059975 A1 2003060038 A1 552668 B	03-07-2001 03-07-2001 03-07-2001 03-07-2001 07-01-2003 25-02-2003 25-02-2003 24-06-2003 28-06-2001 28-06-2001 28-06-2001 28-06-2001 18-06-2003 18-06-2003 18-06-2003 18-06-2003 25-09-2002 25-09-2002 25-09-2002 25-09-2002 28-06-2001 28-06-2001 28-06-2001 28-06-2001 28-06-2001 28-06-2001 03-06-2003 10-06-2003 10-06-2003 10-06-2003 27-03-2003 27-03-2003 27-03-2003 11-09-2003

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 03/03770

A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 H01L51/20

Nach der internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprästoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 H01L

Recherchierte aber nicht zum Mindestprästoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, CHEM ABS Data, PAJ, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGEGEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	DE 199 18 193 A (CAMBRIDGE DISPLAY TECH) 25. November 1999 (1999-11-25) Spalte 3, Zeile 10 - Zeile 25 Spalte 9, Zeile 47 - Zeile 62 das ganze Dokument	1-5
X	WO 99/54936 A (SIRRINGHAUS HENNING ; TESSLER NIR (GB); CAMBRIDGE DISPLAY TECH (GB); F) 28. Oktober 1999 (1999-10-28) Seite 6 das ganze Dokument	1-5
P, X	US 2003/059987 A1 (SIRRINGHAUS HENNING ET AL) 27. März 2003 (2003-03-27) Absatz '0101! das ganze Dokument	1-5

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeschlossen)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung,

eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kolidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahelegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

17. Mai 2004

27/05/2004

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentzaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax. (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Bader, K

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 03/03770

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
DE 19918193	A	25-11-1999	DE	19918193 A1		25-11-1999
			GB	2336553 A ,B		27-10-1999
			JP	2000202357 A		25-07-2000
WO 9954936	A	28-10-1999	AU	766162 B2		09-10-2003
			AU	3614399 A		08-11-1999
			BR	9909580 A		19-12-2000
			CA	2328094 A1		28-10-1999
			CN	1301400 T		27-06-2001
			EP	1074048 A1		07-02-2001
			WO	9954936 A1		28-10-1999
			JP	2002512451 T		23-04-2002
			TW	498395 B		11-08-2002
			US	6603139 B1		05-08-2003
US 2003059987	A1	27-03-2003	AU	2015901 A		03-07-2001
			AU	2016001 A		03-07-2001
			AU	2206601 A		03-07-2001
			AU	2206901 A		03-07-2001
			BR	0016643 A		07-01-2003
			BR	0016660 A		25-02-2003
			BR	0016661 A		25-02-2003
			BR	0016670 A		24-06-2003
			CA	2394881 A1		28-06-2001
			CA	2394886 A1		28-06-2001
			CA	2394895 A1		28-06-2001
			CA	2395004 A1		28-06-2001
			CN	1425201 T		18-06-2003
			CN	1425202 T		18-06-2003
			CN	1425203 T		18-06-2003
			CN	1425204 T		18-06-2003
			EP	1243032 A2		25-09-2002
			EP	1243033 A1		25-09-2002
			EP	1243034 A1		25-09-2002
			EP	1243035 A2		25-09-2002
			WO	0147043 A1		28-06-2001
			WO	0146987 A2		28-06-2001
			WO	0147044 A2		28-06-2001
			WO	0147045 A1		28-06-2001
			JP	2003518332 T		03-06-2003
			JP	2003518754 T		10-06-2003
			JP	2003518755 T		10-06-2003
			JP	2003518756 T		10-06-2003
			US	2003059984 A1		27-03-2003
			US	2003059975 A1		27-03-2003
			US	2003060038 A1		27-03-2003
			TW	552668 B		11-09-2003